

國立屏東科技大學貴重儀器中心電子顯微鏡實驗室

儀器設備及各項服務(含耗材)收費標準

101年04月05日100學年度第1次儀器管理委員會會議通過

儀器設備名稱	服務項目	單位	金額	備註
掃描式電子顯微鏡(SEM) 型號：HITACHI S-3000N	<u>SEM 上機觀察</u> <u>EDS 元素分析</u>	小時	<u>400 元</u>	
穿透式電子顯微鏡(TEM) 型號：HITACHI H-7500	<u>TEM 上機觀察</u>	小時	<u>400 元</u>	
高真空蒸鍍機 型號：VACUUM DEVICE VE-1010 及 HITACHI HUS-SGB 型	真空蒸鍍(鍍碳)	次	600 元	
離子覆膜機： 型號：HITACHI E-1010	離子覆膜(鍍金)	次	<u>500 元</u>	
臨界點乾燥機 型號：HITACHI HCP-2 型	臨界點乾燥	次	<u>500 元</u>	
超薄切片機 型號：LEICA ULTRACUT-R 型	超薄切片機	小時	<u>200 元</u>	
玻璃製刀機 型號：LEICA KMR2 型	玻璃製刀機	小時	<u>100 元</u>	
	<u>代切超薄切片</u>	<u>1 個樹脂塊</u>	<u>1000 元</u>	<u>含銅網片及染色費用/2 片</u>
相片放大機 型號：BESLER 45MXT 及 DURST L-1200 型	TEM 沖片費	張	50 元	含沖印底片、相片紙
	TEM 底片	片	<u>80 元</u>	
	鍍碳銅網	片	<u>70 元</u>	
	<u>TEM 樣品組織塊製作</u>	<u>件</u>	<u>1700 元</u>	<u>含固定、脫水、包埋 (5 個樣品)</u>
	<u>SEM 樣品組織塊製作</u>	<u>件</u>	<u>1200</u>	<u>含固定、脫水 (10 個樣品)</u>

※本收費標準經儀器管理委員會會議通過後實施，修正時亦同。